〒185-8533 東京都国分寺市東元町3丁目20番41号

2025年4月11日

大阪・関西万博における 「未利用間伐材を活用したベンチ」の会場設置プロジェクトに協力

リオン株式会社(本社:東京都国分寺市、代表取締役社長:加藤公規)は、2025年4月13日開幕の大阪・関西万博における「Co-Design Challenge*」プログラムの一環として実施される、「未利用間伐材を活用したベンチ」の会場設置プロジェクトに協力いたします。

このプロジェクトでは、国内の森林地における間伐処理等により、これまで使われずに捨てられることの多かった 枝、葉、樹皮等を有効活用したベンチを作成いたします。万博会場内にこのベンチを設置することで、環境資源 の有効活用や持続可能な社会の実現に寄与するとともに、来場者の快適な空間づくりに貢献いたします。



当社は、1944 年の創業以来、企業理念に社会貢献を掲げ、様々な課題解決に取り組んでまいりました。このたび、本プロジェクトへの協力を通じて、環境意識を高めるとともに、今後も持続可能な未来を目指し、企業活動を積極的に進めてまいります。

■ 当社の SDGs と社会貢献の取り組みにつきましては、以下のページをご参照ください。 https://www.rion.co.jp/csr/sdgs/

※Co-Design Challenge とは

大阪・関西万博を契機に、様々な「これからの日本のくらし(まち)」を改めて考え、多彩なプレイヤーとの共 創により新たなモノを万博で実現するプロジェクトです。

詳細はこちら: https://www.expo2025.or.jp/co-creation-index/co-design-challenge/

【報道に関するお問い合わせ先】

リオン株式会社 (URL: https://www.rion.co.jp/)

担当:IR 広報課 岡部、重川

TEL: 042-359-7830